

SEMI G63-95 (Reapproved 0811)

TEST METHOD FOR MEASUREMENT OF DIE SHEAR STRENGTH

ダイ剪断強度の測定方法

免責事項:この SEMI スタンドアードは、投票により作成された英語版が正式なものであり、日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます。

SEMI スタンドアード日本語翻訳版をご利用にあたっての注釈を本文の末尾に記載しております(「すべきである」「しなければならない」について等)。

本スタンダードは、global Assembly & Packaging Technical Committee で技術的に承認されている。現版は 2011 年 7 月 1 日、global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2011 年 8 月に www.semiviews.org および www.semi.org で入手可能となる。初版は 1995 年発行。前版は 2002 年 3 月発行。

注意: 本文書は、編集上の修正を伴い再承認された。

1 目的

1.1 本試験方法の目的は、ダイ剪断強度試験用の手順を決定することである。

2 範囲

2.1 本試験方法は、ダイ取付ペーストが、ダイと、リードフレームのダイ取付部との接合に使用されている場合の、ダイ剪断強度の測定に使用されるべきである。

2.2 本試験方法は、ダイ取付ペーストの供給者が、品質管理や開発のために使用するか、またはダイ取付ペーストの使用者が、ダイ取付ペーストの受入検査や選定用に使用されるべきである。

2.3 本試験方法は、ペースト材料以外のダイ取付材料に適用でき、またリードフレームのダイ取付部の品質を評価するためにも使用できる。

注意: このスタンダードおよび安全ガイドラインはその使用に関連した全ての安全問題を取り扱うことを意図していない。この文書の使用者は、その責任において、適切な安全および健康上実施すべき事柄を確立し、また使用前に法規制やその他の制限への適用性を判断するものである。

3 参照スタンダードおよび文書

3.1 Military Standards¹

MIL-STD-883 — Method 2019, Die Shear Strength

注意: 別途指示のない場合、引用された全ての文書は最新の出版バージョンである。

4 用語

4.1 定義

4.1.1 ダイ(die) — 半導体デバイスまたは模造品。

4.1.2 ダイ取付(die attach) — ダイと、リードフレームのダイ取付部等の基板とを接合すること。

4.1.3 ダイ接触ツール(die contact tool) — 剪断のためにダイに負荷をかけるツール。

4.1.4 分配(dispense) — ペーストを分配すること。

¹ United States Military Standards, Available through the Naval Publications and Forms Center, 5801 Tabor Avenue, Philadelphia, PA 19120-5099, USA; Telephone: 215.697.3321.

4.1.5 フィレット (fillet) — ダイの切断面に接触しているか、または取り囲んでいるダイ取付ペーストの高さと形状。

4.1.6 剪断 (shear) — X-Y 方向に徹底的に引っ張ること。

5 試験方法のまとめ

5.1 本試験方法は、ダイ剪断テストを使用して、ダイ取付ペーストで接合された、ダイとリードフレームのダイ取付部との間の剪断強度を測定することに、基づいている。

6 装置

6.1 ダイ剪断テスト

6.1.1 最大目盛の±5%の正確度であること。

6.1.2 ダイ接触ツールは、端から端まで、ダイの端部に接触できること。

6.2 ホットプレート — 任意

6.3 顕微鏡 — 任意

7 材料

7.1 シリコンダイ — 2 mm×2 mm× (0.3 mm から 0.5 mm)

7.2 リードフレーム

7.3 ダイ取付ペースト

8 試験用試料

8.1 分配、型押し、またはスクリーン印刷で、ダイ取付ペーストを分配する。

8.2 ダイとリードフレームのダイ取付部を接合する。

8.3 推奨条件でペーストを硬化し、さらに、室温まで冷やす。

注 1: フィレットの高さは、ダイの厚さの半分未満でなければならない。

注 2: ダイ取付ペーストの厚さは、硬化前後で、5-30 μ m の範囲内でなければならない。

注 3: 組立部品は、30 秒を超えて、最大推奨温度より高い硬化温度に曝してはならない。

9 抜取り方式

9.1 試験される試料数は、5 以上であること。

10 手順

10.1 ダイ剪断テスト上に試験用試料を載せる。

10.2 ダイ接触ツールがダイの側面の半分以上に接触していて、ダイ接触ツールがフィレットには接触していないことを確認する。

10.3 テスタで試料を剪断する。

10.4 その強度を記録する。

10.5 不良部分を観察して、下記のモードに分類する:

- モード 1: ダイの破損
- モード 2: ダイとダイ取付ペーストとの間の接着不良
- モード 3: 凝集破壊

- モード 4: ダイ取付ペーストと基板との間の接着不良
- モード 5: 基板の変形

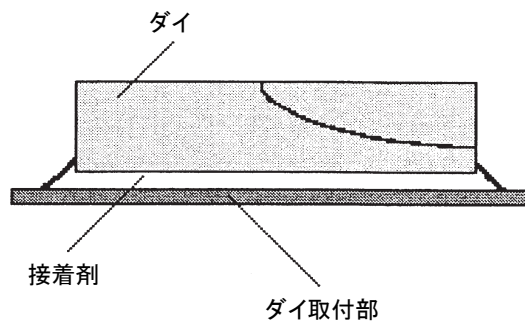


図 1
モード 1 – ダイ破損

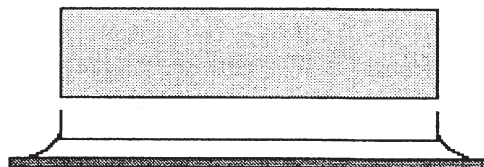


図 2
モード 2 – インタフェース不良:
ダイと接着剤

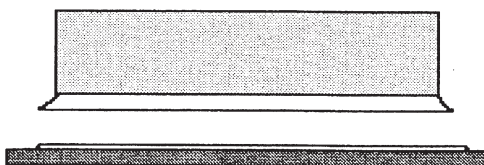


図 3
モード 3 – 接着剤の破損

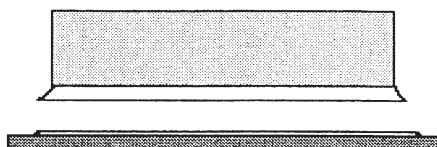


図 4
モード 4 – インタフェース不良:
接着剤とダイ取付部

注 4: 高温剪断強度試験の場合は, 加熱温度は使用者と供給者との間で合意をしなければならない。

10.6 手順は下記の通りである: